# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

61-007822

(43) Date of publication of application: 14.01.1986

(51) Int. CI.

G02F 1/133

(21) Application number : 59-127407

(71) Applicant: CANON INC

(22) Date of filing:

22. 06. 1984

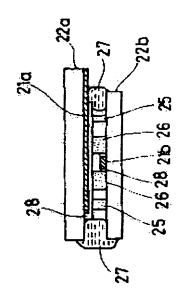
(72) Inventor: OKADA SHINJIRO

## (54) PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL ELEMENT

# (57) Abstract:

PURPOSE: To form stably the spacing between electrode substrates as small as 1W2μm by forming a spacer part to the central part of the electrode substrates then printing an adhesive agent thereto and adhering and fixing a pair of the electrode substrates together with the adhesive agent at the circumferential edge.

CONSTITUTION: The spacer member 25 consisting of a polyimide resin is formed by using a lithographic film forming technique on either one of a pair of the transparent substrates 22a, 22b. Adhesive agent stripes are printed and formed by screen or offset printing, etc. on the member 25. A pair of the substrates 22a, 22b are adhered and fixed together with the adhesive agent 27 at the circumferential edge. The film forming technique controllable in the thickness of an & angst; unit is utilized in the



stage of forming the member 25 and therefore the uniform and stable intersubstrate spacing is formed even if said spacing is as small as  $1W2\mu m$ .

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's

decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's

# ⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-7822

@Int\_Cl\_1

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)1月14日

G 02 F 1/133

1 2 3

8205-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

匈発明の名称 液晶素子の製造方法

到特 願 昭59-127407

②出 願 昭59(1984)6月22日

⑦発 明 者 岡 田 伸 二 郎 ①出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

10代 理 人 弁理士 猿渡 章雄 外1名

明 細 8

#### 1. 売明の名称

液晶楽子の製造方法

## 2. 特許請求の範囲

2 ・前記スペーサ部材を、一様な成践ならびに その部分的除去工程を含むリングラフィー技術に より形成する特許請求の範囲第1項に記載の液晶 業子の製造方法。

3 . 基版中央部に形成する接着剤およびスペーサ部材がいずれもポリイミド系樹脂からなる特許請求の範囲第1項または第2項に記載の被晶素子の製造方法。

# 3 . 発明の詳細な説明

#### 技能分野

本免明は、液晶 表示装置におけるセルの製法に関するもので、特に 1 ~ 2 μ 皿 というように敬小な 国際 を必要とする 液晶表示用 セルの製法に関するものである。

## 货及技术

特開昭61-7822(2)

後、上記のようなギャップ制御材を均一に散布して、透明基板間の開隔を保持しつつ接着固定を行なう方法が行なわれていた。

#### 発明の目的

木発明の目的は、上述の事情に鑑み、 遊板間隔 が 1 ~ 2 μ 四程度と微小な場合であっても、 均一 で安定な遊板間隔を有する被晶姿示用セルを製造 する方法を提供することにある。

#### 発明の概要

水発明の液晶表示用セルは、上述の目的を速成するために開発されたものであり、より詳しくは、それぞれ一面に関係を形成した一対の電極遊板を、それぞれの電極形成面を内側にして対向配置し、周嶷部を接着剤により接着固定して液晶器示用セルを形成するに関して、少なくとも一方の

遊板の中央部において、スペーサ部材を形成した 後、接着剤を印刷し、周縁部に設けた接着剤とと もに一対の電板造板を接着固定することを特徴と するものである。

#### 实施例

第2 図は、本発明方法に従う液晶要示セル製造 過程を説明するための斜視図である。

すなわち、それぞれITO(インジウムーすず 複合酸化物)等からなる透明電板を設け且つ必要 に応じて被晶配向膜を形成したガラス板等からな

る一対の透明基板22a、22bを用意し、まず この基板の少なくとも一方の上にスペーサ部材2 5 を形成する。このスペーサ部材形成は、 軒まし くは一様な成製ならびにその部分的除去工程を含 むリングラフィー技術により形成される。スペー サ部材材料としては樹脂材料が好ましく用いら れ、なかでも厚膜形成ができること、液晶の水平 配向性がある等の理由によりポリイミドが好まし く用いられる。リングラフィー技術により例えば 厚さが1~3 μm、幅5~100 μmのストライ プ状スペーサ部材25を、0.1~2mmのピッ チで形成した後、スペーサ部材12の間に例えば 0 . 1 ~ 2 m m 程度の適宜の間隔で接着剤 2 6 を 印刷により形成する。この接着剤の好ましい一例 は未硬化のポリイミド樹脂であり、これをスク リーンもしくはオフセット印刷等の方法により印 刷して例えば厚さ1、0~3、0μm、巾0、1 ~ 0 . 5 μ m 程度の接着剤ストライプ13 を形成 する。また同様な材質(この場合は、上記の接着 剤と同時に歯布できる) あるいはエポキシ系樹脂

等からなる異なる材質の接着剤27を周線部に透布し、他方の基板と組合せて接着固定する。

第3 図は、かくして得られる液晶セルの一例の厚さ方向断面図であり、この例では、対向基板2 2 a 上には、電極膜2 1 a を寝って液晶配向用にポリイミド樹脂膜2 8 のみが形成されている。

上記例示の液晶表示セルの具体的な製造例を設明する。

#### 货 1

まず透明 電極 2 1 b を設けたガラス 基板上に、アー(2 ー アミノエチル) アミノブロビルトリルトキシシランの n ブタノール 0 . 3 w t %溶液をスピンナーを用い 2 0 0 0 r p m . 4 0 秒の条件で 3 0 分間保持して優化させた 後、ポリイミド 前駆体(東レ社製 S P ー 5 1 0 ) の 2 w t % N ー メチル ピロリドン溶液を 3 5 0 0 r p m . 1 分間の条件でスピンコートレイミド 関を形成した。次いで、ポジレジストを用いてパターン化し、更にヒドラジン N a O H 配合液によ

特爾昭61-7822(3)

り、上記ポリイミドを30℃に加熱したピロリドン: NaOH3%溶液 = 4:3混合液に5~15 分間模値してポリイミドをエッチングした後、レジストを剥離してストライブ状のスペーサ25を 形成した。

その後将び、上記のように、ヤー(2-7ミノエチル)アミノプロピルトリメトキシシランのロプタノール 0 ・3 w t %裕液を基板全面に強布し硬化させた技に、上記ポリイミド前駆体 S P-51 0をスクリーン印刷もしくは、オフセット印刷法により、ストライプ 2 6 および 2 7 のように印刷した。

他方、対向落板 2 2 a は、 1 T〇 電板 2 1 a たに厚さ4 0 0~5 0 0 Aのポリイミド股 2 8 を形成し、ラビング処理したものであって、これを上記のように接着剤を印刷した基板 2 2 b と位置合せした後、接着を行ない、 4 0 k g / c 血 2 程度の圧力でプレスしつつ、 2 4 0 でで 3 時間焼成した。

これにより、2μ四の均一な茲板開解を有する

ペーサ部材を形成した後、接着朝を印刷し、 周録部の接着例とともに接着固定する構成を取ることにより、中央に設けた接着例を接着列策スペーサ部材として機能させることができ、 基板間隔が 1 ~ 2 μ m 程度と数小な場合であっても、均一で安定な基板間隔を有する液晶表示用セルを製造する

### 4. 図面の簡単な説明

方法が提供される。

第 1 図は従来の液晶表示セルの厚さ方向断面図、第 2 図は本発明方法に従う液晶表示セル製造過程を説明するための料視図、第 3 図は得られる液晶表示セルの一例の厚さ方向断面図である。

1 l a . l l b . 2 l a . 2 l b · · 透明電極

22a、22b · · · 透明蓝板

25・・・スペーサ部材

26・・・中央部接着剤

13、27・・・周縁部接着剤

代表図面: 第2図

出願人代理人 強漢 章 <sup>雄</sup>[[[時代]

第3回に示すようなセルが得られた。

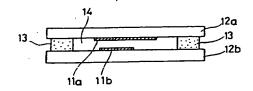
#### <u>%1</u> 2

上記例1の方法においては、上下ガラス基板を、ポリイミド接着期26および27のみによって接着している。このため、プレスの際のガラス 進板に働らく応力や歪の解消によって、到離が生 じ易い欠点がある。

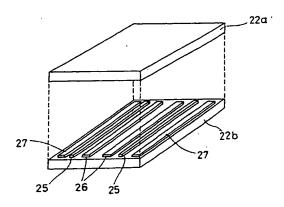
#### 発明の効果

以上説明したように、本発明によれば、拡板開照が1~2μm程度というように数小である被晶 表示用セルを形成するに殴して、基板中央部にス

第 1 図



第 2 図



第3図

